



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

## POLITECNICO DI MILANO

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, e successive modificazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

**VISTO** il D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, novellato con D. L. n. 139 del 08.10.2021 e successivamente convertito con modificazioni dalla L. n. 178 del 23.11.2021;

**VISTO** lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;

**VISTO** il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (RAFC);

**VISTO** il D.R. n. 3183 del 19.04.2019 con cui è stato emanato il Codice etico e di Comportamento del Politecnico di Milano;

**VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Politecnico di Milano vigente;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 4679 del 19.12.2014 con cui è stato emanato il Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui all’art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 2859 del 31.03.2021 nei contenuti e nella denominazione in Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare l’Art. 7 “Commissioni di Esperti”;

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale Rep. 5549 Prot. n. 114097 del 16 maggio 2023 con cui ha dato avvio alla gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di un sistema per Atomic Layer Deposition (ALD) - CIG 98280478F2 - CUP B53C22004310006, e la contestuale nomina del Dott. Claudio Somaschini quale Responsabile Unico del Procedimento in parola;

**VISTO** il Verbale Prot. n. 0170006 del 19 luglio 2023 di estrazione dei nominativi dei componenti effettivi e supplenti della costituenda Commissione giudicatrice mediante sorteggio disciplinato dall’art. 7, “Commissioni di Esperti”, del Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui all’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”;

**VISTA** la Comunicazione del 29 agosto 2023 con cui il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Claudio Somaschini, ha indicato i nominativi a seguito di estrazione dei componenti della costituenda Commissione Giudicatrice per la gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di un sistema per Atomic Layer Deposition (ALD) - CIG 98280478F2 - CUP B53C22004310006; e il nominativo del segretario verbalizzante;

**VISTE** le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità per la nomina a componenti della Commissione, sottoscritta da ciascun componente e dal Segretario verbalizzante;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla costituzione della suddetta Commissione Giudicatrice per la gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura di un sistema per Atomic Layer Deposition (ALD) - CIG 98280478F2 - CUP B53C22004310006;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è costituita la Commissione Giudicatrice per la gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura di un sistema per Atomic Layer Deposition (ALD) - CIG 98280478F2 - CUP B53C22004310006, che risulta così composta:

Prof. Daniele Ielmini – Presidente

Prof. Carlo Spartaco Casari – Componente

Dott. Marco Asa – Componente

*Dott.ssa Giuseppina Maggioni - Segretario verbalizzante*

### **Art. 2**

1. I componenti della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 1 del presente provvedimento, ivi compreso il segretario verbalizzante, sono soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per specifici incarichi e funzioni sotto l'autorità diretta del Titolare, ai sensi della normativa privacy vigente, per gli adempimenti connessi alla presente nomina.

In tal senso, i soggetti sopra citati sono tenuti ad osservare le "Istruzioni autorizzato incarichi e funzioni", ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché del Modello Organizzativo privacy del Politecnico di Milano.

2. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali è da ritenersi valida per tutta la durata delle attività relative alla summenzionata procedura di gara.

3. Le istruzioni per il trattamento dei dati personali a cui il soggetto è autorizzato sono reperibili al seguente link: <https://www.normativa.polimi.it/privacy-e-sicurezza> .

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Ing. Graziano Dragoni

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.